| 6. | 3 | 特許 |
|----|---|----|
| 6. | 3 | 特許 |

| 0. ਹ 11 ਜ਼ਜ | |
|------------------------|---|
| 出願番号 | 発明の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 2011-017142 | エネルギー分析器の軸合わせ法および装置 田沼繁夫 |
| 2011-023458 | 電子線描画法を用いた陽極酸化アルミナ及びその製造方法 原田善之, 児子精佑, 加藤誠一, 北澤英明, 木戸義勇, |
| | 中野嘉博 |
| 2011-028432 | X線・中性子線イメージングの方法及び装置 桜井健次、水沢多鶴子 |
| 2011-034289 | 電子線描画法を用いた陽極酸化アルミナ及びその製造方法 原田善之, 児子精佑, 加藤誠一, 北澤英明, 木戸義勇, |
| | 中野嘉博 |
| PCT/JP2011/001904 | X 線照射装置および分析装置 小林啓介, 岩井秀夫, 小畠雅明 |
| PCT/JP2011/059308 | アレイ状のキャパシタで構成されるインダクタ サフサトヤジット, アニルバンバンディオパダヤイ, 藤田大介 |
| 2011-154995 | 永久磁石型多段六極磁子装置及び六極磁子焦点距離可変方法 倉橋光紀,山内泰 |
| 2011-166145 | 電子スピン偏極イオンビームの発生方法及びその発生装置 鈴木拓, 山内泰, 菱田俊一 |
| 2011-192222 | MIS構造の抵抗型変化型メモリ素子 児子精祐,木戸義勇,加藤誠一,原田善之 |
| 2011-228511 | アルミナ抵抗変化型メモリ素子とその製造方法 原田善之, 加藤誠一, 北澤英明, 木戸義勇 |
| 2011-248829 | 極低温環境で動作するCCDカメラ 端健二郎,清水禎,野口隆志,大木忍 |
| 2012-029281 | NMRプローブ装置 品川秀行,清水禎,大木忍 |
| 2012-066523 | アルミニウム酸化物層を抵抗変化層に用いた抵抗変化型メモリ素子の原田善之、加藤誠一、北澤英明、木戸義勇 |
| 2012-074625 | NMR プローブ装置 品川秀行, 清水禎, 大木忍 |
| 13/638197 | X 線照射装置および分析装置 小林啓介, 岩井秀夫, 小畠雅明 |
| 2012-090413 | ナノ粒子包摂デンドリマー集積電極触媒及びその製造方法 阿部英樹, サラバナンゴバンダッチャリ, 原徹, 吉川英 |
| | 樹, 山下良之, 上田茂典, 小林啓介 |
| 2012-101654 | 透過型電子顕微鏡及び電子線干渉法 竹口雅樹、三石和貴 |
| 2012-132445 | オゾンビーム発生装置 山内泰, プラットアンドリュー, 倉橋光紀 |
| 2012-141133 | 高温インピーダンス測定装置 石井真史 |
| 2012-149031 | 六ホウ化金属冷電界エミッター、その製造方法及び電子銃 ザンハン, 唐捷, 秦禄昌, ユエンジンシ, 新谷紀雄, 山 |
| | 内泰 |
| 2012-168532 | 金属ホウ化物フィールドエミッター作製方法 ザンハン, 唐捷, 秦禄昌, ユエンジンシ, 新谷紀雄, 山内泰 |
| 2012-178025 | X線撮像装置及びその使用方法、中性子撮像装置及びその使用方法 桜井健次, サムソンヴァレリーアンイニス, |
| | 水沢多鶴子 |
| 2013-000652 | セシウム除染法 加藤誠一,原田幸明 |
| 2013-000681 | セシウム抽出法 原田幸明、加藤誠一 |
| 2013-003068 | セシウム除去方法及びこれに用いるセシウム除去装置 原田幸明,加藤誠一 |
| PCT/JP2013/067491 | 六ホウ化金属冷電界エミッター、その製造方法及び電子銃 ザンハン, 唐捷, 秦禄昌, ユエンジンシ, 新谷紀雄, 山 |
| | 内泰 |
| 2013-220688 | 低温流体移送管 大木忍,端健二郎,清水禎,後藤敦,野口隆志,瀧澤智恵子,酒井修二 |
| 2014-044802 | 超伝導機器用着脱式電流供給部材およびこれを用いた超伝導機器端健二郎,野口隆志,大木忍,清水禎,西 |
| | 島元,松本真治,酒井修二 |
| 2014-072370 | プローバ付き原子間力顕微鏡 石田暢之,藤田大介 |
| 2014-075198 | A molecular chip that generates electrical power from free thermal noise ゴッシュスブラタ,藤田大介,バンディオパ |
| | ダヤイアニルバン |
| 2014-091141 | Thermal Noise Driven Molecular Rotorゴッシュスブラタ,サフサトヤジット,藤田大介,バンディオパダヤイアニルバン |
| 2014-126549 | プログラム可能なナノロボットに添付されたセンサ、分子機械及びコントローラ ゴッシュスブラタ,バンディオ |
| | パダヤイアニルバン,藤田大介 |
| 2014-161746 | A continuously self-assembling material ゴッシュスブラタ, バンディオパダヤイアニルバン, 藤田大介 |
| 2014-166250 | 希土類ホウ化物エミッタの表面改質方法、表面改質希土類ホウ化物エミッタ及び表面改質装置兼電子線源装置 ザン |
| | ハン, 唐捷, 山内泰, 秦禄昌 |
| 2014-174138 | 飛行時間型二次イオン質量分析装置内電流電圧印加測定機構 増田秀樹、石田暢之、藤田大介 |
| 2014-194466 | X線源及びこれを用いるX線照射装置並びにX線光電子分光装置 岩井秀夫 |
| 2014-219958 | A supramolecular archtecture creation by successive phase transitions and radiations ゴッシュスブラタ,サフサトヤ |
| | ジット, バンディオパダヤイアニルバン, 藤田大介 |
| 2014-241309 | エネルギー弁別電子検出器及びそれを用いた走査電子顕微鏡 関口隆史, 岩井秀夫 |
| 2014 241303 | エイジント |

2014-244963 電子源 ザンハン, 唐捷, 山内泰, 秦禄昌

2015-018462 低熱膨張率合金およびその使用方法 辻井直人, 森山創太, 北澤英明

2015-155712 試料載置ユニット、真空オペランド測定装置、及びリチウムイオン二次電池を用いたオペランド測定方法

增田秀樹, 酒井智香子, 石田暢之, 藤田大介

2015-164158 磁気冷凍材料 北澤英明, 豊泉沙織

PCT/JP2015/076404 エネルギー弁別電子検出器及びそれを用いた走査電子顕微鏡 関口隆史, 岩井秀夫

2015-204497超伝導磁石装置とその異常時の電流低下抑制方法端健二郎、西島元、松本真治、野口隆志、清水禎2015-253320Spiral capacitor-inductor deviceゴッシュスブラタ、サフサトヤジット、バンディオパダヤイアニルバン、藤田大介

2016-021794 NMR プローブ装置 品川秀行,清水禎,大木忍

2016-066285 顕微分光データ測定装置および方法ダボ,吉川英樹,田沼繁夫

登録番号 名称 発明者

4660748 蛍光 X 線分析方法および蛍光 X 線分析装置 工場宏美, 桜井健次

4670075 放射性廃棄物の固体化合物及びこれに用いるチタン酸ホランダイト単結晶の製造方法阿部英樹、今井基晴、北澤英明

4674352 酸化チタンの分析方法とこの方法を実施する酸化チタンの分析装置 桜井健次、水沢多鶴子

加 1341616 酸化物高温超電導体 前田弘, 田中吉秋, 福富勝夫, 浅野稔久

4788887 透過電子顕微鏡 石塚和夫, 三留正則, 木本浩司, 板東義雄

4792597 超伝導ホウ素化合物MgB2薄膜の作成方法 阿部英樹, 北澤英明

4802318 磁場中における有機物の分離、精製方法 二森茂樹

4831463 希土類オキシサルフェートの製造方法 庄司雅彦, 桜井健次

独112009

002392 グラフェン被覆部材とその製造方法 藤田大介, 鷺坂恵介, 大西桂子

4997383 水素の製造方法及び二酸化炭素の固定化方法 江場宏美, 桜井健次

5051634 イオンビーム発生方法とそれを実施する為のイオンビーム発生装置 鈴木拓、山内泰

5187804 垂直・水平プロセッサ アニルバン・バンディオパダヤイ, 三木一司

5196362 磁気構造解析方法とそれに使用するスピン偏極イオン散乱分光装置 鈴木拓、山内泰

5201507 生体適合性材料の表面浄化方法とそれに用いる洗浄装置 生駒俊之, 多賀谷基博, 竹口雅樹, 花方信孝

5212962 偏極イオンビーム発生方法とその実施に使用する偏極イオンビーム発生装置 鈴木拓, 山内泰

5252617 フィルム状炭素材料を製造する方法およびフィルム状炭素材料 松井良夫,長井拓郎

5322157 スピン偏極イオンビーム発生装置及びそのスピン偏極イオンビームを用いた散乱分光装置及び方法並びに試料加工装置 鈴 木 拓. 山内泰

5351074 試料ホルダおよび走査型透過電子顕微鏡 竹口雅樹

5370728 MAS 試料管 品川秀行, 清水禎, 大木忍

5464429 四角形の断面を有する単結晶シリコンの育成方法 関口隆史, 北澤英明

5500549 スピン反転装置、スピン反転評価システム及びスピン反転方法 鈴木拓, 桑原仁史, 山内泰

5544616 密封式 MAS 試料管 品川秀行, 清水禎, 大木忍

5550082 X線照射装置および分析装置 小林啓介, 岩井秀夫, 小畠雅明

5569769 グラフェンフィルム製造方法 徐明生, 藤田大介

5586001 ナノリボン及びその製造方法、ナノリボンを用いた FET 及びその製造方法、ナノリボンを用いた塩基配列決定方法およびその装置 徐明生,藤田大介,花方信孝

5594632 超伝導磁石用シミング装置 品川秀行,清水禎,大木忍

5626948 グラフェン被覆部材の製造方法 藤田大介, 鷺坂恵介, 大西桂子

5660425 グラフェン膜のエピタキシャル成長方法 徐明生,藤田大介

米8952605 六ホウ化金属冷電界エミッター、その製造方法及び電子銃 ザンハン、 唐捷、 秦禄昌、 ユエンジンシ、 新谷紀雄、 山内泰

5711552 エネルギー分析器の軸合わせ法および装置 田沼繁夫

5728780 ナノ粒子包接デンドリマー蛍光体及びその製造方法 阿部英樹, サラバナンゴヴィンダッチャリ, 原徹, 吉川英樹, 山下良之, 上田茂典, 小林啓介

米 9019685 アレイ状のキャパシタで構成されるインダクタ サフサトヤジット, アニルバンバンディオパダヤイ, 藤田大介

5765708 永久磁石型多段六極磁子装置及び六極磁子焦点距離調整方法 倉橋光紀,山内泰

米 9075120 超伝導磁石用シミング装置 品川秀行,清水禎,大木忍 米 9080947 X 線照射装置および分析装置 小林啓介,岩井秀夫,小畠雅明

- 5794598 六ホウ化金属冷電界エミッター、その製造方法及び電子銃 ザンハン, 唐捷, 秦禄昌, ユエンジンシ, 新谷紀雄, 山内泰
- 5804256 電子スピン偏極イオンビームの発生方法及びその発生装置 鈴木拓, 山内泰, 菱田俊一
- 5804425 キャパシタアレイで構成されるインダクタ サフサトヤジット, アニルバンバンディオパダヤイ, 藤田大介
- 5825602 X線・中性子線イメージングの方法及び装置 桜井健次, 水沢多鶴子
- 5874905 アルミナ抵抗変化型メモリ素子の製造方法 原田善之加藤誠一、北澤英明、木戸義勇
- 5877445 抵抗スイッチングデバイスおよびその製造方法 大橋直樹,吉川英樹 5896453 極低温環境で動作するCCDカメラ 端健二郎清水禎野口隆志,大木忍

6.4 受賞

| 0.4 义具 | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------|
| 表彰·受賞名称 | 名 | 表彰·機関名 | | 年月日 |
| Jerome B. Cohen Award | Vallerie Ann Innis-Samson The International Centre for Diffraction Data | | 2011年8月1日 | |
| JPSJ Papers of Editors' Choice | 谷正司 The Physical Soci | ety of Japan | | 2011年8月1日 |
| 研究科長賞 | allerie Ann Innis-Samson 箕 | 筑大学大学院数理物質科学 | 研究科 | 2012年3月1日 |
| MSA Presidential Post-Doctoral Award 治田充貴 M&M2012 Amarian Society of Microscopy | | | 2012年8月22日 | |
| JPSJ Papers of Editors' Choice | 下能孝 The Physical Soci | ety of Japan | | 2012年9月1日 |
| Best Poster Award | allerie Samson HER0 | CULES School 2013, Grenoble, | France. | 2013年2月1日 |
| 白石記念賞 | 沼正人 (一社)日本鉄鋼 | 協会 | | 2013年3月27日 |
| 第8回理事長賞 研究奨励賞 | 橋光紀 (独)物質・材料研 | 究機構 | | 2013年4月1日 |
| 第2回GREEN拠点賞先進賞 | 田暢之 文部科学省 ナノ | 材料科学環境拠点 | | 2013年6月27日 |
| Poster 賞 | . Hase 他 International Syn | nposium on Science Explored | | |
| | | by Ultra S | low Muon (USM2013) | 2013年8月12日 |
| Outstanding paper, | 拼真史 2013 JSAP-MRS | Joint Symposia | | 2013年10月31日 |
| 日本応用物理学会 講演奨励賞 | 下能孝 日本応用物理学会 | <u>></u> | | 2013年11月1日 |
| ナノプローブテクノロジー賞 (2014) | scar CUSTANCE 日本 | 学術振興会産学協力研究委員 | 全 第 167 委員会 | 2014年1月10日 |
| 2013 Highly Cited Article | 下能孝 J. Phys. Soc. Jpn. | | | 2014年5月1日 |
| Acta Materialia excellent reviewer | 塚秀幸 TMS | | | 2014年6月1日 |
| XRF Poster Prize | 井健次 The Denver X-ray | Conference(JAAS) | | 2014年7月28日 |
| 第20回論文賞 | 下能孝 一般社団法人 日 | 本物理学会 | | 2015年3月4日 |
| 2014 年度センター表彰 | 川純 NIMS-トヨタ次世代 | 弋自動車材料研究センター | | 2015年2月27日 |
| 学術貢献賞(三島賞) | 塚秀幸 (社)日本鉄鋼協会 | <u>></u> | | 2015年3月18日 |
| 金属組織写真奨励賞 | 田大介 (公法)日本金属等 | 会 | | 2015年3月18日 |
| Outstnding Referee | 澤英明 日本物理学会 | | | 2015年3月22日 |
| 第10回理事長賞【研究功績賞】 | 水禎,松本真治,後藤敦,靖 | 耀二郎,大木忍、他 | 物質・材料研究機構 | 2015年4月1日 |
| Editor's choice | 本浩司 Microscopy (Oxf | ord University Press | | 2015年4月9日 |
| 論文誌 Best reviewer | 塚秀幸 日本鉄鋼協会 | | | 2015年 4月20日 |
| 第51回X線分析討論会学生賞 | enyang Zhao 日本 | 分析化学会X線分析研究懇談 | 会 | 2015年10月29日 |
| Student seminar | enyang Zhao Joint student se | eminar of University of Tsukuba | a with Universities | 2015年11月2日 |
| excellent presentation award | | | in Taiwan | |
| 第13回奨励賞 | 田典樹 日本中性子科学会 | <u>></u> | | 2015年12月10日 |
| Student seminar excellent presentation award Wenyang Zhao NIMS student seminar | | | 2016年1月7日 | |
| Most-downloaded Publication Award | 15 端健二郎 Journ | nal of Magnetic Resonance | | 2016年1月22日 |
| 日本鉄鋼協会俵論文賞 | 塚秀幸、北澤英明 (社) | 日本鉄鋼協会 | | 2016年3月23日 |
| 平成28年度文部科学大臣表彰【科学技術賞(開発部門)】 清水禎 文部科学省 | | | 2016年4月20日 | |
| 第20回超伝導科学技術賞 | 本真治 未踏科学技術協会 | 会超伝導科学技術研究会 | | 2016年4月21日 |
| 第 48 回市村産業賞【貢献賞】 | 水禎 新技術開発財団 | | | 2016年4月25日 |
| | | | | |